

# UnivIS - Raumplan

## WE5/03.049 - ERBA

Aktuelle Informationen  
zur Raumbelugung und  
Anwesenheitserfassung  
während der Pandemie:



	Mo	Di	Mi	Do	Fr
08:00					
09:00					
10:00					
11:00					
12:00					
13:00					
14:00					
15:00					
16:00					
17:00					

**Begleitseminar z.  
künstlerischen  
Gestaltungsprozess  
- Kunstpraxis V  
- künstlerische  
Entwicklung -  
oder Vertiefung  
KP IV -  
(Schmidt-Stein)  
*Schmidt-Stein***